(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第5695935号

(P5695935)

(45) 発行日 平成27年4月8日(2015.4.8)

GO1N 21/3554 (2014.01)

(24) 登録日 平成27年2月13日 (2015.2.13)

(51) Int.Cl.

FI GO1N 21/3554

請求項の数 6	(全 11	頁)
---------	---------------	----

(21) 出願番号 (22) 出願日	特願2011-38246 (P2011-38246) 平成23年2月24日 (2011.2.24)	(73)特許権者	6 000006507 横河電機株式会社
(65) 公開番号 (43) 公開口	特開2012-173249 (P2012-173249A)	(79) ※明孝	東京都武蔵野市中町2丁目9番32号 末況 唐中
(43)公開口 審査請求日	平成24年9月10日 (2012. 9.10) 平成24年3月19日 (2012. 3.19)	(12) 光明有	前近 康安 東京都武蔵野市中町2丁目9番32号 横
審判番号	不服2013-22601 (P2013-22601/J1)		河電機株式会社内
審判請求日	平成25年11月19日 (2013.11.19)	(72)発明者	堀越 久美子
			東京都武蔵野市中町2丁目9番32号 横
			河電機株式会社内
		(72)発明者	<u> </u>
			東京都武蔵野市中町2丁目9番32号 横
			河電機株式会社内
		(72)発明者	角田 重幸
			東京都武蔵野市中町2丁目9番32号 横
			河電機株式会社内
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】赤外線分析装置

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

赤外光を用いて相対移動する検査対象物の特性を分析する赤外線分析装置において、 前記検査対象物の一方側に予め規定された間隔をもって配置され、前記検査対象物に照 射すべき波長の異なる赤外光を射出する複数の光源と、該光源と前記検査対象物との間に 配設されて前記複数の光源から射出される赤外光の各々を多重反射させて強度分布を均一 化する<u>多角形状</u>の光学素子とを有し、該光学素子で強度分布が均一化された赤外光を前記 検査対象物上の測定領域に照射する第1ヘッドと、

前記検査対象物の他方側に予め規定された間隔をもって前記光学素子の中心軸に沿う光 軸の延長線上に配置され、前記測定領域に照射された赤外光のうちの前記検査対象物を介 した赤外光を検出する検出器を有する第2ヘッドと

10

を備えており、

前記光学素子は、前記光源からの赤外光が入射される入射端と多重反射した赤外光が射 出される射出端とを有しており、前記射出端が前記入射端と相似形状で前記入射端よりも 大に形成されたテーパー状である

ことを特徴とする赤外線分析装置。

【請求項2】

前記複数の光源は、前記光学素子が有する前記入射端に沿う平面内でマトリクス状に配 列されていることを特徴とする請求項1記載の赤外線分析装置。

【請求項3】

前記光学素子は、内面が前記複数の光源から射出される赤外光を反射する反射面とされ た多角環状の内面反射鏡であることを特徴とする請求項1又は請求項2記載の赤外線分析 装置。

【請求項4】

前記光学素子は、前記赤外光に対して透明な硝材を多角柱状に形成してなり、側面の各 々が反射面とされた内面反射鏡であることを特徴とする請求項1又は請求項2記載の赤外 線分析装置。

【請求項5】

前記第1ヘッドは、前記光学素子と前記検査対象物との間に配設されて前記光学素子から射出される赤外光を前記検査対象物上に集光する集光光学系を備えることを特徴とする 10 請求項1から請求項4の何れか一項に記載の赤外線分析装置。

【請求項6】

前記光学素子の射出端の大きさは、前記測定領域の大きさと同程度に設定されることを 特徴とする請求項1から請求項4の何れか一項に記載の赤外線分析装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

本発明は、赤外光を用いて検査対象物の特性を分析する赤外線分析装置に関する。

【背景技術】

[0002]

赤外線分析装置は、赤外光を検査対象物に照射し、検査対象物を透過した赤外光或いは 検査対象物によって反射・散乱された赤外光を受光して透過特性或いは反射特性を求める ことにより、検査対象物の検査を行う装置である。この赤外線分析装置は、検査対象物を 破壊することなくその特性を検査することが可能であるため、様々な分野で用いられてい る。例えば、紙の製造分野においては、製品である紙に含まれる水分をオンラインで測定 する水分計や、紙の厚みをオンラインで測定する紙厚計として用いられている。

【 0 0 0 3 】

具体的に、上記の水分計及び紙厚計は、波長が異なる複数の近赤外光を検査対象物の紙 に照射し、紙を透過した近赤外光を受光してそれらの吸収率を求め、予め測定されている 近赤外光の吸収率と紙の水分や厚みとの関係等を参照して紙の水分や厚みを測定する。紙 に照射される近赤外光としては、例えば水による吸収率が高い波長1.94µmの近赤外 光、紙の80%を占める成分であるセルロースによる吸収率が高い波長2.1µmの近赤 外光、並びに水及びセルロースによる吸収率が共に低い波長1.7µmの近赤外光が用い られる。

[0004]

従来は、上記の近赤外光の光源としてハロゲンランプ等のランプが用いられていたが、 近年ではLD(Laser Diode)やLED(Light Emitting Diode)等の半導体発光素子が 用いられる機会が増大している。LDやLED等の半導体発光素子は、ハロゲンランプ等 のランプに比べて、寿命が長い、発光効率が高い、消費電力が低い、変調が容易である等 の利点を有する。以下の特許文献1には、LDやLEDを光源に用いて紙等のシート製品 中の水分等を測定するセンサが開示されている。

40

20

30

【先行技術文献】 【特許文献】 【りのの5】 【特許文献1】特表2008-539422号公報 【発明の概要】 【発明が解決しようとする課題】 【0006】

ところで、上述した水分計や紙厚計等の赤外線分析装置は、波長が異なる複数の近赤外 光を用いて紙の水分や厚みを測定するものであるため、LDやLED等の半導体発光素子 ⁵⁰

(2)

を光源に用いる場合には、各波長の近赤外光を射出する複数の半導体発光素子が必要になる。このような複数の半導体発光素子を備える赤外線分析装置においては、検査対象物に 照射される各波長の近赤外光の強度分布が空間的に均一であり、且つ、揃っていることが 測定精度を維持する上で重要になる。

[0007]

なぜならば、検査対象物としての紙に照射される各波長の空間的な強度分布が不均一で 揃っていない場合には、半導体発光素子と受光素子との相対的な位置ずれが生じたときに 、その位置ずれ量に応じて受光素子で受光される近赤外光の強度が変動して測定精度が悪 化してしまうからである。また、搬送テンションの揺らぎによって紙が振動し、半導体発 光素子と受光素子との間における紙の通過位置が変動する場合にも同様に測定精度が悪化 してしまうからである。

【0008】

ここで、半導体発光素子は、射出される近赤外光の強度分布を均一化するために、放物 鏡や楕円鏡等の集光光学系と組み合わせて用いられることが多い。集光光学系に対する半 導体発光素子の組み合わせ方法としては、1つの集光光学系に1つの半導体発光素子を組 み合わせる方法と、1つの集光光学系に複数の半導体発光素子を組み合わせる方法が考え れる。前者の方法は、各集光光学系から射出される近赤外光を検査対象物上の同じ位置に 重ね合わせることになるが、このような重ね合わせを行っても強度分布が均一にならない という問題がある。後者の方法は、集光光学系から射出されて検査対象物上に照射される 各近赤外光の径(スポット径)が波長毎に異なってしまい、強度分布が均一にならないと いう問題がある。

【 0 0 0 9 】

本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、複数の半導体発光素子から射出される 赤外光のスポット径を必要以上に広げることなく強度分布を均一にすることで、高い測定 精度を維持することができる赤外線分析装置を提供することを目的とする。 【課題を解決するための手段】

[0010]

上記課題を解決するために、本発明の赤外線分析装置は、赤外光を用いて相対移動する 検査対象物(P)の特性を分析する赤外線分析装置(1)において、前記検査対象物の一 方側に予め規定された間隔をもって配置され、前記検査対象物に照射すべき波長の異なる 赤外光を射出する複数の光源(21a~21c)と、該光源と前記検査対象物との間に配 設されて前記複数の光源から射出される赤外光の各々を多重反射させて強度分布を均一化 する<u>多角形状</u>の光学素子(22)とを有し、該光学素子で強度分布が均一化された赤外光 を前記検査対象物上の測定領域に照射する第1ヘッド(11)と、前記検査対象物の他方 側に予め規定された間隔をもって前記光学素子の中心軸に沿う光軸の延長線上に配置され

、前記測定領域に照射された赤外光のうちの前記検査対象物を介した赤外光を検出する検 出器(31)を有する第2ヘッド(12)とを備えており、前記光学素子は、前記光源か らの赤外光が入射される入射端(22a)と多重反射した赤外光が射出される射出端(2 2b)とを有しており、前記射出端が前記入射端と相似形状で前記入射端よりも大に形成 されたテーパー状であることを特徴としている。

この発明によると、相対移動する検査対象物の一方側に配置された複数の光源から射出 された波長の異なる赤外光が多角形状の光学素子に入射して多重反射されることにより強 度分布が均一化され、この強度分布が均一化された赤外光が光学素子から射出されて相対 移動する検査対象物上の測定領域に照射され、測定領域に照射された赤外光のうち検査対 象物を透過した赤外光が相対移動する検査対象物の他方側に配置された検出器により検出 される。

また、本発明の赤外線分析装置は、前記複数の光源が、前記光学素子が有する前記入射 端に沿う平面内でマトリクス状に配列されていることを特徴としている。

また、本発明の赤外線分析装置は、前記光学素子が、内面が前記複数の光源から射出される赤外光を反射する反射面とされた多角環状の内面反射鏡であることを特徴としている

10

20



或いは、本発明の赤外線分析装置は、前記光学素子が、前記赤外光に対して透明な硝材 を多角柱状に形成してなり、側面の各々が反射面とされた内面反射鏡であることを特徴と している。

(4)

また、本発明の赤外線分析装置は、前記第1ヘッドが、前記光学素子と前記検査対象物 との間に配設されて前記光学素子から射出される赤外光を前記検査対象物上に集光する集 光光学系(40)を備えることを特徴としている。

或いは、本発明の赤外線分析装置は、前記光学素子の射出端の大きさが、前記測定領域 の大きさと同程度に設定されることを特徴としている。

【発明の効果】

[0011]

本発明によれば、相対移動する検査対象物の一方側に配置された複数の光源から射出さ れた波長の異なる赤外光を多角形状の光学素子に入射させて多重反射させることにより強 度分布を均一化し、この強度分布が均一化した赤外光を光学素子から射出させて相対移動 する検査対象物上の測定領域に照射し、測定領域に照射した赤外光のうち検査対象物を透 過した赤外光を相対移動する検査対象物の他方側に配置された検出器により検出している ため、赤外光のスポット径を必要以上に広げることなく強度分布を均一にすることができ るという効果がある。これにより、高い測定精度を維持することができるという効果があ ລ.

【図面の簡単な説明】

[0012]

【図1】本発明の一実施形態による赤外線分析装置としての水分計の概略構成を示す斜視 図である。

【図2】水分計が備える上ヘッド及び下ヘッドの内部構成を示す正面透視図である。

【図3】水分計が備えるライトパイプの具体的構成例を示す斜視図である。

【図4】第1変形例による水分計が備える第1ヘッドの内部構成を示すである。

【図5】第2変形例による水分計が備える半導体発光素子を示す図である。

【発明を実施するための形態】

[0013]

30 以下、図面を参照して本発明の一実施形態による赤外線分析装置について詳細に説明す る。尚、以下では、理解を容易にするために、本発明を赤外線分析装置の一種である水分 計を適用した例に挙げて説明するが、紙厚計等の他の赤外線分析装置についても水分計と 同様に本発明を適用することができる。

[0014]

図1は、本発明の一実施形態による赤外線分析装置としての水分計の概略構成を示す斜 視図である。図1に示す通り、水分計1は、フレーム10、上ヘッド11(第1ヘッド) 、及び下ヘッド12(第2ヘッド)を備えており、例えば製紙工場に設置された抄紙機に 取り付けられ、抄紙機で製造された紙P(検査対象物)に含まれる水分の測定を行う。 [0015]

40 尚、以下の説明においては、図中に設定したXYZ直交座標系を必要に応じて参照しつ つ各部材の位置関係について説明する。但し、説明の便宜のため、各図に示すXYZ直交 座標系の原点は固定せずに、各図毎にその位置を適宜変更するものとする。図1に示すX YZ直交座標系は、X軸が紙Pの搬送方向D1に沿う方向、Y軸が紙Pの幅方向に沿う方 向、Z軸が鉛直方向に沿う方向にそれぞれ設定されている。

[0016]

フレーム10は、外径形状が長手方向と短手方向とを有する略四角環形状の部材であっ て、その開口部OP内において上ヘッド11及び下ヘッド12を長手方向に往復運動可能 に支持する。具体的に、フレーム10は、長手方向が紙Pの幅方向(Y方向)に沿う方向 に設定されるとともに短手方向が鉛直方向(乙方向)に沿う方向に設定され、紙Pが開口 部OPの略中央を通過するように配置される。

10



[0017]

つまり、フレーム10は、搬送される紙Pの上方に上ヘッド11が配置されるとともに 、搬送される紙Pの下方に下ヘッド12が配置されるように、紙Pに対する位置決めがな されている。尚、図1においては図示を省略しているが、フレーム10は、上ヘッド11 を紙Pの上面に沿って長手方向に往復運動させる機構と、下ヘッド12を紙Pの裏面に沿 って長手方向に往復運動させる機構とを備える。これらの機構を同じように駆動すれば上 ヘッド11と下ヘッド12とを同期させて往復運動させることができ、これらの機構を別 々に駆動すれば上ヘッド11と下ヘッド12とを別個に移動させることができる。 [0018]

(5)

10 上ヘッド11は、上述の通り、紙 Pの上面に沿って紙 Pの幅方向に往復運動可能にフレ ーム10に支持されており、紙Pの上面に向けて波長の異なる複数の赤外光(近赤外光) を照射する。具体的には、水による吸収率が高い波長 1(例えば、1.94um)の近 赤外光、紙の80%を占める成分であるセルロースによる吸収率が高い波長 2(例えば 、2.1µm)の近赤外光、並びに水及びセルロースによる吸収率が共に低い波長 3 (例えば、1.7µm)の近赤外光を紙Pの上面に照射する。

[0019]

下ヘッド11は、上述の通り、紙 Pの裏面に沿って紙 Pの幅方向に往復運動可能にフレ ーム10に支持されており、紙Pを介した近赤外光を受光する。下ヘッド11によって受 光された近赤外光の検出結果に基づいて紙Pに含まれる水分が測定される。尚、搬送方向 D1(X方向)に搬送される紙Pを挟んで上ヘッド11と下ヘッド12とを同期させて紙 Pの幅方向(Y方向)に往復運動させることにより、図1に示すジグザグ状の測定ライン L1に沿って紙Pに含まれる水分が測定されることになる。

[0020]

次に、上ヘッド11及び下ヘッド12の内部構成について詳細に説明する。図2は、水 分計が備える上ヘッド及び下ヘッドの内部構成を示す正面透視図である。尚、図2では上 ヘッド11及び下ヘッド12の筐体の図示を省略しており、上ヘッド11については一部 断面図を織り交ぜて図示している。図2に示す通り、上ヘッド11は、半導体発光素子2 1a~21c(複数の光源)とライトパイプ22(光学素子)とを備える。 [0021]

30 半導体発光素子 2 1 a ~ 2 1 c は、例えば L D (Laser Diode) 又は L E D (Light Emi tting Diode) であり、紙 P に照射すべき近赤外光を射出する。具体的に、半導体発光素 子21 aは水による吸収率が高い波長 1 (例えば、1.94 µ m)の近赤外光を射出し 、半導体発光素子21bはセルロースによる吸収率が高い波長 2(例えば、2.1μm)の近赤外光を射出し、半導体発光素子 2.1 c は水及びセルロースによる吸収率が共に低 い波長 3 (例えば、1.7µm)の近赤外光を射出する。これら半導体発光素子21a ~21 cは、プリント基板やセラミックス基板等の平板状の実装基板 SB上に一定の間隔 をもって直線状又は平面状に配列されて搭載されている。

[0022]

ライトパイプ22は、半導体発光素子21a~21cと紙Pとの間に配設されており、 40 半導体発光素子21a~21cから射出される近赤外光の各々を多重反射させて強度分布 を均一化する多角形状の光学素子である。具体的に、ライトパイプ22は、XY平面内に おける形状が四角形状であって半導体発光素子21a~21cからの近赤外光が入射され る入射端22aと、XY平面内における形状が入射端22aと相似形状であって多重反射 した近赤外光が射出される射出端22bとを有しており、射出端22bが入射端22aよ りも大に形成されたテーパー状の光学素子である。

[0023]

具体的に、ライトパイプ22は、例えば、入射端22aの一辺の長さが数mm程度に設 定され、射出端22bの一辺の長さが十数mm~数十mm程度に設定される。ここで、ラ イトパイプ22から射出される近赤外光のスポット径は紙P上に設定される測定領域と同 程度の大きさに設定され、ライトパイプ22から射出される近赤外光のスポット径は射出

20

端22bの大きさに応じて規定されるため、射出端22bの大きさは紙P上に設定される 測定領域の大きさと同程度になるように設定される。尚、ライトパイプ22は、実装基板 SB上に搭載された半導体発光素子21a~21cが入射端22aに極力近接し、且つ、 紙Pとの間の間隔が数mm程度となるように、半導体発光素子21a~21cと紙Pとの 間に配設される。

(6)

【0024】

図3は、水分計が備えるライトパイプの具体的構成例を示す斜視図である。図3(a) に示すライトパイプ22は、台形形状の板状部材B1~B4を貼り合わせてなる四角環状 (中空の四角錐状)の内面反射鏡であり、図3(b)に示すライトパイプ22は、半導体 発光素子21a~21cから射出される近赤外光に対して透明な硝材を四角柱状(四角錐 状)に形成してなる内面反射鏡である。尚、図2においては、図3(a)に示すライトパ イプ22を図示している。

【0025】

図3(a)に示すライトパイプ22は、半導体発光素子21a~21cから射出される 近赤外光に対して高い反射率(例えば、90%以上)を有するアルミニウム板等の金属板 からなる板状部材B1~B4の斜辺を貼り合わせることにより形成される。或いは、一方 の面に金や銀が蒸着されて半導体発光素子21a~21cから射出される近赤外光に対す る反射率が高められた(例えば、90%以上に高められた)金属板又はガラス板からなる 板状部材B1~B4を、その面を内側にして斜辺を貼り合わせることにより形成される。 【0026】

尚、図3(a)に示すライトパイプ22は、4枚の板状部材B1~B4を貼り合わせて 形成する方法以外の方法を用いて形成することも可能である。例えば、外径形状が四角錐 形状の金属ブロックの内部を、図3(a)に示す通りに四角環状に削り出し、半導体発光 素子21a~21cから射出される近赤外光に対する反射率が高くなるようにその内面を 処理(例えば、鏡面処理)することによって形成することができる。

[0027]

図3(b)に示すライトパイプ22は、サファイア(Al₂O₃)、フッ化カルシウム (CaF₂)、BK7、クラウンガラス等の半導体発光素子21a~21cから射出され る近赤外光に対して透明であって、近赤外光に対して1.5前後の低屈折率の硝材を四角 柱状(四角錐状)に研磨することにより形成される。尚、硝材としてBK7やクラウンガ ラスを用いれば、硝材としてサファイアやフッ化カルシウムを用いる場合に比べて安価に 形成することができる。

【0028】

ここで、図3(a)に示すライトパイプ22は、半導体発光素子21a~21cから射 出されて空気中を進む近赤外光をその内面で反射するものであるため、反射時に近赤外光 が数%程度減衰することが考えられる。これに対し、図3(b)に示すライトパイプ22 は、半導体発光素子21a~21cから射出されてライトパイプ22をなす硝材の内部を 進む近赤外光を側面C1~C4で反射するものであるため、近赤外光を全反射させること ができる。よって、近赤外光を多重反射させた場合の減衰量の点からは、図3(b)に示 すライトパイプ22の方が有利であると考えられる。

【0029】

また、図3(a)に示すライトパイプ22は四角環状であるため、近赤外光が入射端2 2 aに入射する際の反射、及び、射出端22bから射出される際の反射は生じない。これ に対し、図3(b)に示すライトパイプ22は、硝材を四角柱状(四角錐状)に形成した ものであるため、近赤外光が入射端22aに入射する際の反射、及び、射出端22bから 射出される際の反射が生ずる。但し、図3(b)に示すライトパイプ22は、BK7やク ラウンガラス等の近赤外光に対する屈折率が低い硝材を用いているため、入射端22a及 び射出端22bで生ずる反射を低く抑えることができる。

[0030]

図 2 に戻り、ライトパイプ 2 2 は、半導体発光素子 2 1 a ~ 2 1 c から射出される近赤 50

30

外光の各々を多重反射させることにより強度分布を均一化している。いま、図2に示す通 り、ライトパイプ22の中心軸に沿う光軸AXから外れた位置に配置されている半導体発 光素子21aから射出されて経路P1,P2を通過する近赤外光について考える。経路P 1を通過する近赤外光は、光軸AXに対して、半導体発光素子21aから 1の角度をも って射出されて入射端22aからライトパイプ22内に入射する。そして、経路P1を通 過する近赤外光は、ライトパイプ22の内面で2回反射される度に光軸AXとのなす角度 が徐々に小さくなり、最終的には光軸AXに対してなす角度が 2(1>2)になっ て射出端22bから射出される。経路P2を通過する近赤外光も同様に、ライトパイプ2 2の内面で1回反射されることにより光軸AXに対してなす角度が小さくなって射出端2

(7)

【0031】

このように、入射端22aからライトパイプ22内に入射した近赤外光は、ライトパイ プ22の内部で反射(多重反射)されることにより光軸AXとのなす角度が徐々に小さく されて射出端22bから射出される。このため、近赤外光が入射端22に入射する際の光 軸AXに対する角度(半導体発光素子21a~21cから射出される近赤外光の角度)が 異なっていても、ライトパイプ22からは光軸AXに対して略平行にされた近赤外光が射 出される。このため、スポット径を必要以上に広げることなく均一な強度分布を有する近 赤外光を紙Pの上面に照射することができる。

【0032】

図2に示す通り、下ヘッド12は検出器31を備える。検出器31は、受光面が光軸A 20 Xの延長線上に位置し、且つ、受光面と紙Pとの間の間隔が数mm程度となるように、紙 Pの下方に配置されており、紙Pを介した近赤外光(紙Pの上面から裏面に向けて透過し た近赤外光)を検出する。この検出器31としては、例えばPbS素子、Ge素子、又は InGaAs素子を用いることが可能である。

【0033】

ここで、上記のPbS素子は、硫化鉛を主成分とする光導電素子であって、約0.6~ 3.0µmの波長域の光の検出が可能であり、波長2.0µm付近において検出感度が最 大となる素子である。上記のGe素子は、ゲルマニウムを主成分とする光導電素子であっ て、約0.6~1.8µmの波長域の光の検出が可能な素子である。上記のInGaAs 素子は、インジウム、ガリウム、及び砒素を主成分とする三元混晶半導体素子であって、 約0.9~2.3µmの波長域の光の検出が可能であり、波長1.5~1.8µm付近に おいて検出感度が最大となる素子である。

[0034]

次に、上記構成の水分計1の動作について説明する。水分計1の動作が開始されると、 フレーム10に設けられた不図示の機構によって上ヘッド11と下ヘッド12とが駆動さ れ、上ヘッド11及び下ヘッド12は、紙Pの幅方向(Y方向)に同期して往復運動する 。上ヘッド11及び下ヘッド12の駆動が開始されると同時に、上ヘッド11に設けられ た半導体発光素子21a~21cの駆動も開始される。これにより、半導体発光素子21 aからは波長 1(例えば、1.94µm)の近赤外光、半導体発光素子21bからは波 長 2(例えば、2.1µm)の近赤外光、半導体発光素子21cからは波長 3(例え ば、1.7µm)の近赤外光がそれぞれ射出される。

【0035】

半導体発光素子21a~21cから射出された近赤外光は、入射端22aからライトパ イプ22内に入射し、ライトパイプ22の内部で多重反射されることにより光軸AXとの なす角度が徐々に小さくされて強度分布が均一化されて射出端22bから射出され、その 後に紙Pの上面に照射される。紙Pの上面に照射された近赤外光は、その一部が紙Pの上 面で反射・散乱され、残りが紙Pを透過する。

[0036]

紙 Pを透過した近赤外光は下ヘッド12に設けられた検出器31で検出される。ここで、 、波長 1の近赤外光は、紙 Pを透過する際に紙 Pに含まれる水によって吸収され、波長 ⁵⁰

10

2の近赤外光は紙Pを透過する際に紙Pの成分であるセルロースによって吸収される。 これに対し、波長 3の近赤外光は、紙Pを透過しても吸収が少ない。このため、波長 1, 2の近赤外光の強度は、波長 3の近赤外光の強度に比べて小さくなる。 【0037】

近赤外光が検出器31で検出されると、その検出信号は増幅された後に信号分離されて、波長1,2,3の近赤外光に応じた測定信号S1,S2,S3がそれぞれ求められる。すると、これらの測定信号の比に基づく多変量解析によって近赤外光の吸収率が求められる。近赤外光の吸収率が求められると、予め測定されている近赤外光の吸収率と紙Pの水分との関係を示すテーブル等を参照して紙Pに含まれる水分が測定される。尚、水分の測定は、テーブルを用いる方法以外に、予め設定された関数等を用いて行っても良い

。 【 0 0 3 8 】

以上の測定は、図1中に示す搬送方向D1(X方向)に紙Pが搬送されている状態で、 上ヘッド11及び下ヘッド12が同期して紙Pの幅方向(Y方向)に往復運動している間 は継続して行われる。従って、図1に示すジグザグ状の測定ラインL1に沿って紙Pに含 まれる水分が測定されることになる。

【 0 0 3 9 】

以上の通り、本実施形態では、波長の異なる近赤外光を射出する複数の半導体発光素子 21 a ~ 21 c と検査対象物たる紙 P との間に四角環状(中空の四角錐状)又は四角柱状 (四角錐状)のライトパイプ22を設け、半導体発光素子21 a ~ 21 c から射出される 近赤外光の各々を多重反射させて強度分布を均一化しているため、半導体発光素子21 a ~ 21 c から射出される近赤外光のスポット径を必要以上に広げることなく強度分布を均 ーにすることができる。これにより、例えば上ヘッド11と下ヘッド12との相対的な位 置ずれ、或いは、フレーム10の開口部OPにおける紙 PのZ方向の通過位置のずれが生 じたとしても高い測定精度を維持することができる。

【0040】

また、本実施形態では、実装基板 S B 上に搭載された半導体発光素子21 a ~ 21 c に 対して入射端22 a が極力近接するようにライトパイプ22の配置がなされているため、 半導体発光素子21 a ~ 21 c から射出される近赤外光を無駄なく集光して有効活用する ことができる。更に、ライトパイプ22は、必要となる測定精度等を考慮して長さを設定 すれば良いため小型化が可能であり、しかもコストの大幅な上昇を招くことなく作成する ことができる

[0041]

次に、本実施形態の変形例について説明する。図4は、第1変形例による水分計が備え る第1ヘッドの内部構成を示すである。図4においては、図2に示した部材と同一の部材 については同一の符号を付してある。図4に示す通り、本変形例による水分計が備える第 1ヘッド11は、ライトパイプ22と紙Pとの間に平凸レンズ40(集光光学系)を備え る構成である。この平凸レンズ40は、ライトパイプ22の射出端22bから射出された 近赤外光を紙P上に集光するものである。

【0042】

前述した実施形態では、ライトパイプ22の射出端22bの大きさが紙P上に設定され る測定領域の大きさと同程度になるように設定されていたため、単に射出端22bを紙P に向けてライトパイプ22を配置するだけでよかった。しかしながら、ライトパイプ22 と紙Pとの間隔を大きくしたい場合、或いは、スポット径を小さくして検出感度を高めた 場合には、図4に示す通り、ライトパイプ22と紙Pとの間に平凸レンズ40を配置して ライトパイプ22の射出端22bから射出される近赤外光を紙P上に集光させれば良い。 【0043】

図5は、第2変形例による水分計が備える半導体発光素子を示す図である。尚、図5に おいても、図2に示した部材と同一の部材については同一の符号を付してある。図5に示 す通り、本変形例による水分計は、実装基板SB上にマトリクス状に配列された複数の半 10



導体発光素子21a~21 cを備える構成である。具体的に、図5に示す例では、半導体 発光素子21a~21 c が3つずつ実装基板SB上に搭載されている。尚、実装基板SB は、ライトパイプ22の入射端22aに対して平行となるように配設されるため、半導体 発光素子21a~21 c は、入射端22aに沿う平面内でマトリクス状に配列される。 【0044】

半導体発光素子21a~21cは、LDやLEDで実現されることから各々の出力を高 めるのには限界がある。このため、図5に示す通り、半導体発光素子21a~21cを複 数用意してマトリクス状に配列することにより、各波長(1,2,3)の近赤外線 の強度を高めることができる。このようにマトリクス状に配列された複数の半導体発光素 子21a~21cを用いても、ライトパイプ22の入射端22aの大きさはさほど変わら ないため、ライトパイプ22による強度分布の均一化の効果を十分に得ることができる。 【0045】

以上、本発明の一実施形態による赤外線分析装置について説明したが、本発明は上記実 施形態に制限される訳ではなく、本発明の範囲内で自由に変更が可能である。例えば、上 記実施形態では、ライトパイプ22の形状が、四角環状(中空の四角錐状)又は四角柱状 (四角錐状)である場合を説明したが、その形状は六角環状又は六角柱状であっても良く 、八角環状又は八角柱状であっても良い。つまり、ライトパイプの形状は、三角環状又は 三角柱状以上の多角環状又は多角柱状であれば良い。また、ライトパイプの形状は、テー パー状である必要は必ずしもなく、柱状であっても良い。

【0046】

また、上述した実施形態では、4枚の板状部材B1~B4の斜辺を貼り合わせることに より形成されるライトパイプ22(図3(a)参照)、及び、近赤外光に対して透明な硝 材を四角柱状(四角錐状)に形成してなるライトパイプ22(図3(b)参照)を例に挙 げて説明した。しかしながら、ライトパイプ22の内面又は側面(近赤外光に対する反射 面)は平面である必要は必ずしも無く、必要に応じて曲面にされていても良い。

【符号の説明】

ľ	0	0	4	7]		
	1						水分計
	1	1					上ヘッド
	1	2					下ヘッド
	2	1	а	~	2	1 c	半導体発光素子
	2	2					ライトパイプ
	2	2	а				入射端
	2	2	b				射出端
	3	1					検出器
	4	0					平凸レンズ
	Ρ						紙

20





【図3】





【図4】



【図5】

z_⊗

¥



フロントページの続き

合議体 審判長 神 悦彦 審判官 藤田 年彦 審判官 平田 佳規 (56)参考文献 特表2010-540964(JP,A) 特開平8-320287(JP,A) 特開2001-296245(JP,A) 特開2005-283563(JP,A) 特開平10-115583(JP,A) 米国特許出願公開第2008/0157013(US,A1) 特表2008-502096(JP,A) 米国特許出願公開第2008/0266893(US,A1) 千葉 隆司 Ryuji Chiba、同軸型赤外線式紙水分率計Coaxial Туре IR Moisture Sensor for Papers、横河技報Vol.37 N o.3 Yokogawa Technical Report、その他、発行、第37巻

(58)調査した分野(Int.CI., DB名) G01N21/17-21/61